

最近公開された出願特許

2012年10月1日～2013年9月30日

特開 2013-197569	気相成長装置	特開 2013-071876	湿式触媒を用いた配向CNT製造方法及び配向CNT
特開 2013-194247	金属多層膜の成膜方法および金属多層膜の成膜装置	特開 2013-066892	排ガス処理方法
特開 2013-194005	溶解アセチレンの精製方法及び装置	特開 2013-063384	排ガス処理方法および排ガス処理装置
特開 2013-194004	溶解アセチレンの精製方法	特開 2013-061172	シリコン化合物ガス中の不純物濃度の分析方法
特開 2013-188780	異種金属接合方法	特開 2013-061109	低純度酸素の製造方法及び低純度酸素の製造装置
特開 2013-181547	液化ガス気化装置及び液化ガス気化方法	特開 2013-057384	水素ステーション
特開 2013-174377	ヘリウム液化装置	特開 2013-057250	低温液化ガスポンプ
特開 2013-170846	素線位置規制部材及び温度検出器	特開 2013-053721	流体供給装置
特開 2013-170623	ガス供給装置及び方法	特開 2013-053355	気相成長装置
特開 2013-167288	水素ステーション	特開 2013-049605	不活性ガス精製方法
特開 2013-158826	複合溶接方法及び複合溶接用の溶接トーチ	特開 2013-048888	呼吸用気体供給装置
特開 2013-155076	窒素富化ガス製造方法、ガス分離方法および窒素富化ガス製造装置	特開 2013-046932	マグ溶接用シールドガス、マグ溶接方法、および溶接構造物
特開 2013-148120	水素ガス充填装置及び水素ガス放散量の測定方法	特開 2013-046020	炭化珪素成膜装置、及び炭化珪素除去方法
特開 2013-142610	低温引張試験機	特開 2013-043181	溶接トーチ及びプラズマ溶接方法
特開 2013-130205	液化ガス供給装置及び方法	特開 2013-040888	アルシンの分析方法
特開 2013-124920	アセチレン中の水分測定装置	特開 2013-040749	燃焼除害装置
特開 2013-123704	光化学反応装置	特開 2013-040740	熱交換器試験装置、及び熱交換器試験方法
特開 2013-118999	コンパートメント解析システム、コンパートメント解析方法、コンパートメント解析装置、プログラム、及び記録媒体	特開 2013-040074	金属酸化物同位体の製造方法および金属酸化物同位体の製造装置
特開 2013-115215	気相成長装置	特開 2013-039521	ガス処理方法、ガス処理装置、微粉末の形成方法及び微粉末形成装置
特開 2013-113509	熱媒冷却装置及び熱媒冷却装置の運転方法	特開 2013-033842	気相成長装置
特開 2013-110325	気相成長装置の抵抗加熱ヒータのバージ方法、気相成長装置	特開 2013-032896	熱媒温度制御方法及び熱媒温度制御装置
特開 2013-108762	一酸化炭素、二酸化炭素及びメタンの分析方法	特開 2013-031885	溶接用トーチ及びアダプタキット
特開 2013-108537	水素ガス充填方法、及び水素ガス充填装置	特開 2013-027824	液体分配装置
特開 2013-107087	プラズマアーク溶接のモニタリング方法及びプラズマアーク溶接装置	特開 2013-024287	水素ガス充填装置
特開 2013-107086	プラズマアーク溶接方法及びプラズマアーク溶接装置	特開 2013-018005	レーザ加工機用窒素供給装置
特開 2013-107085	プラズマアーク溶接方法及びプラズマアーク溶接装置	特開 2013-011374	空気分離方法及び装置
特開 2013-104100	金属薄膜の成膜方法および金属薄膜成膜用原料	特開 2013-009815	解凍装置及び凍結保存装置
特開 2013-104099	金属薄膜材料および金属薄膜の成膜方法	特開 2013-008828	シリコン絶縁膜の形成方法
特開 2013-103841	窒素ガス製造方法、ガス分離方法および窒素ガス製造装置	特開 2013-007636	可燃性ガス測定方法及び装置
特開 2013-096456	ガス供給装置	特開 2012-256937	気相成長装置及び方法
特開 2013-091066	アルミニウムのろう付け方法	特開 2012-251606	液化水素貯蔵供給設備
特開 2013-088097	冷凍装置	特開 2012-246981	液化水素貯蔵供給設備
特開 2013-087997	急速凍結装置	特開 2012-239983	光反応容器及び光反応装置
特開 2013-086136	フェライト系ステンレス鋼板のTIG溶接方法	特開 2012-237765	超音波探傷検査用探触子および超音波探傷検査用スキャナ
特開 2013-086088	ハロゲン化物粒子を含むガスの除害方法	特開 2012-237023	金属微粒子の製造方法
特開 2013-079753	バーナおよびバーナ燃焼方法	特開 2012-233813	自動計量装置
		特開 2012-226165	金属ミラーの表面の改質方法
		特開 2012-217342	多能性幹細胞その他の分散浮遊可能な細胞用の凍結保存液および凍結保存法
		特開 2012-215556	アミノ基含有非ペプチド化合物を高効率かつ高感度で多重定量する方法およびそのためのキット
		特開 2012-215311	凍結保存装置
		特開 2012-214825	珪素水素化合物ガスの供給方法

最近公開された出願特許

2012年10月1日～2013年9月30日

特開 2012-212771 気相成長装置
特開 2012-211802 硫黄化合物の分析方法
特開 2012-211060 アルゴンの製造方法
特開 2012-211034 高配向カーボンナノチューブの製造方法
特開 2012-207817 燃焼バーナ
特開 2012-206600 真空装置用扉開閉装置
特開 2012-206077 無機質球状化粒子の製造方法、無機質球状化粒子製造用バーナ及び無機質球状化粒子製造装置
特開 2012-194042 ガス分析計用前処理装置
特開 2012-193918 無機質球状化粒子製造用バーナ、無機質球状化粒子製造装置、及び無機質球状化粒子の製造方法
特開 2012-189254 分離精製方法
再表 2011/132496 ガス切断方法及びガス切断装置、ならびに切断火口
再表 2011/099617 カーボンナノチューブシート及びその製造方法
再表 2011/045983 太陽電池用セレン化水素混合ガスの供給方法及び供給装置
再表 2011/027663 太陽電池用セレン化水素混合ガスの供給方法及び供給装置
再表 2011/016443 反応装置
再表 2011/001778 シリコン構造体の製造方法及びその製造装置並びにその製造プログラム
再表 2010/147053 気相成長装置
再表 2010/134301 精製液化ガスの供給方法
再表 2010/116623 圧力変動吸着式ガス分離方法および分離装置

計96件